

◇産業技術総合研究所(産総研)研究員募集◇

公募人員：テニュアトラック型，パーマナント型，年俸制，プロジェクト型 それぞれ数名

配属先：【エレクトロニクス・製造領域】

先進コーティング技術研究センター，センシングシステム研究センター，新原理コンピューティング研究センター，プラットフォームフォトンクス研究センター，製造技術研究部門，デバイス技術研究部門，電子光基礎技術研究部門

専門分野：

(1) デバイス等の集積化およびシミュレーション技術，光ネットワーク・コンピューティングシステム技術，エレクトロニクス・フォトンクスに関する材料・プロセス・デバイス・実装技術，フレキシブル/プリントドエレクトロニクス技術

(2) 先進加工プロセスのための材料・加工技術・表面科学・粉体工学，IoTシステム構築のための集積化センシングデバイス技術，MEMSと光半導体の集積化技術，3次元積層造形技術，エアロゾルデポジション法等の先進コーティング技術

応募資格：博士の学位を取得した者（採用予定日において学位取得見込者を含む），又は博士号取得と同等の能力を有する者。

着任予定時期：2022年4月1日

雇用期間：パーマナント型は任期がありません。テニュアトラック型については，基本的に任期は5年ですが，任期終了後にパーマナント型の研究員になるための審査を受けることができます。年俸制およびプロジェクト型については任期があります。

提出書類：Webによる登録が必要ですので，詳細については産総研ホームページの公募案内をご覧ください。

応募期間：2021年3月下旬～5月上旬頃

問い合わせ・書類送付先・その他：詳細については下記産総研ホームページの公募案内をご覧ください。

URL：http://www.aist.go.jp/aist_j/humanres/index.html